

Liechtensteinisches Landesgesetzblatt

Jahrgang 2013

Nr. 123

ausgegeben am 8. März 2013

Verordnung vom 5. März 2013 über die Abänderung der Topographienverordnung

Aufgrund von Art. 19 des Gesetzes vom 19. Mai 1999 über den Schutz von Topographien von Halbleitererzeugnissen (Topographiengesetz, ToG), LGBL 1999 Nr. 162, verordnet die Regierung:

I.

Abänderung bisherigen Rechts

Die Verordnung vom 30. Januar 2001 über den Schutz von Topographien von Halbleitererzeugnissen (Topographienverordnung, ToV), LGBL 2001 Nr. 39, in der geltenden Fassung, wird wie folgt abgeändert:

Art. 12

Veröffentlichung

Das Amt für Volkswirtschaft veröffentlicht im elektronischen Amtsblatt die im Register eingetragenen Angaben.

Art. 20 Abs. 3

Aufgehoben

II.

Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 1. April 2013 in Kraft.

Fürstliche Regierung:
gez. *Dr. Klaus Tschütscher*
Fürstlicher Regierungschef